



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук
(ФТИ им. А.Ф. Иоффе)

ул. Политехническая, д. 26, г. Санкт-Петербург, 194021

Тел. (812) 297-22-45, факс (812) 297-10-17

post@mail.ioffe.ru, <http://www.ioffe.ru>

ОКПО 02698463, ОГРН 1037804006998

ИНН 7802072267, КПП 780201001

По месту требования

№ _____

На № _____

от _____

СПРАВКА

Настоящей справкой подтверждается, что статья «Влияние поверхностной энергии на рост и состав $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ нитевидных нанокристаллов» (авторы: Е.Д. Лещенко, В. Г. Дубровский), рег. № 19715 от 30.08.2023 г., прошла рецензирование и принята к публикации (дата подписания в печать 16.10.2023 г.) в журнале «Письма в Журнал технической физики».

Заведующая Научно-издательским отделом



Е.В. Липатова

Исполнитель: Фурман Елена Марковна
Зав. редакцией журнала «Письма в Журнал технической физики»
Тел.: (812) 297-43-24